

第十一章 波动光学

11.1 光的干涉

11.2 薄膜干涉

11.3 光的单缝衍射

11.4 光栅衍射

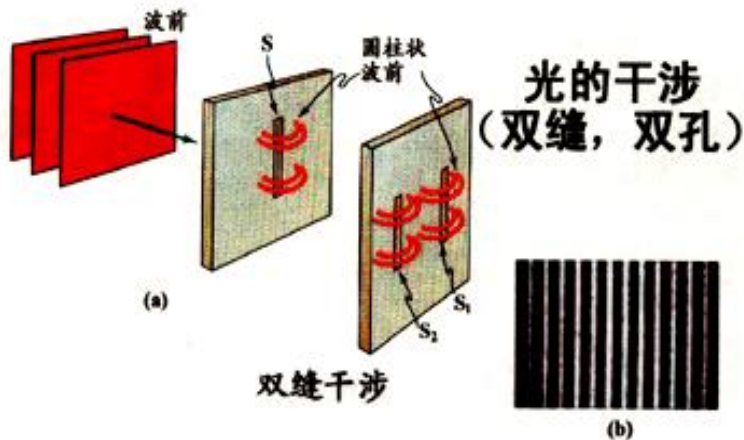
11.5 光的偏振

托马斯·杨在1801年首先发现光的干涉现象。

四、杨氏双缝干涉 (分波阵面干涉)



1. 实验装置



缝宽: 10^{-4} m (S_1 和 S_2 缝宽相同)

屏到双缝距离 D : 1--10 m

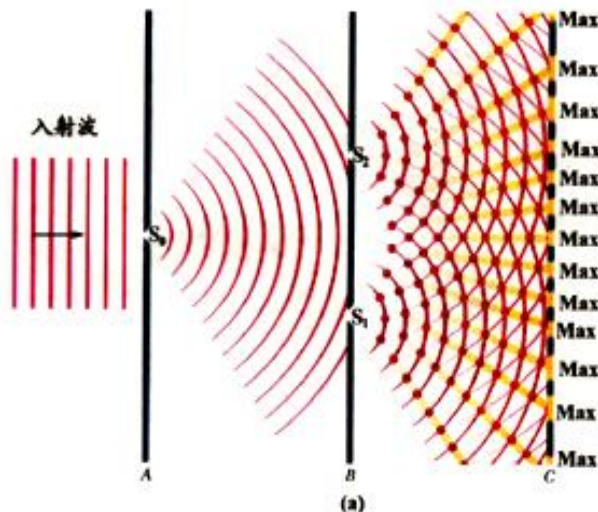
双缝间距 d : 0.1--3 mm. ($d \ll D$)

屏上横向观测范围 x : 1 ~ 10 cm

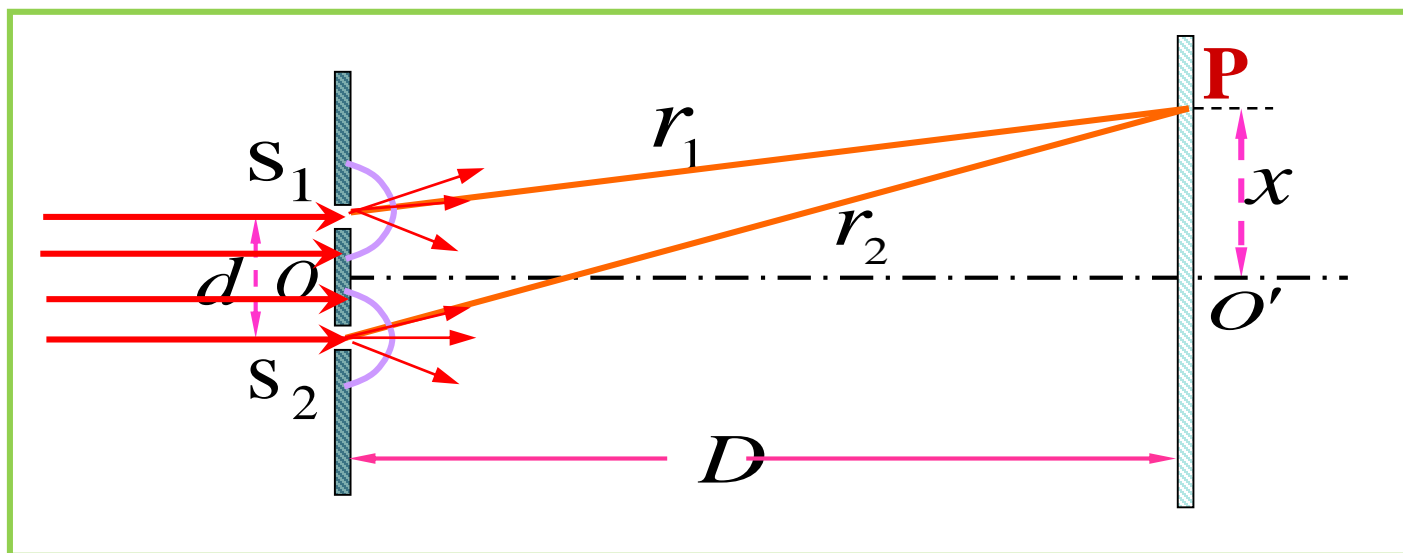
($x \ll D$)

S_1 和 S_2 为两个相干光源:

振动方向相同, 相位相同 频率相同



2. 干涉条纹 设实验在真空（或空气）中进行，平行光正入射



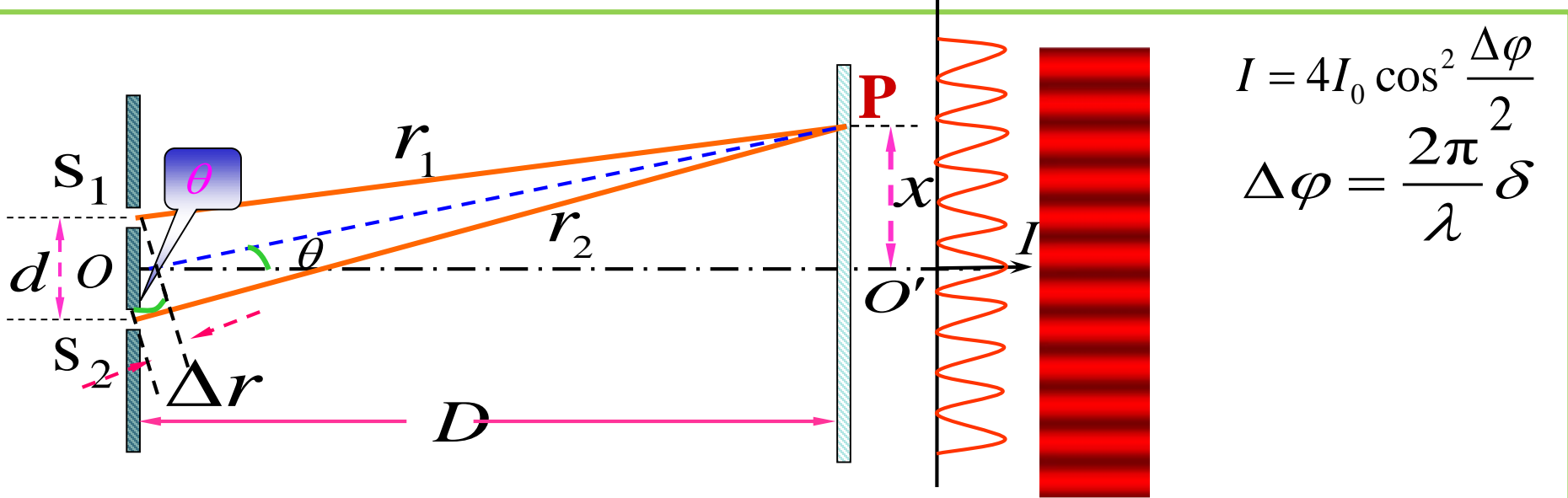
①P点光强

$$I = I_1 + I_2 + \underbrace{2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi}_{\text{干涉项}} \xrightarrow{\text{若 } I_1 = I_2 = I_0} I = 2I_0(1 + \cos \Delta\varphi) = 4I_0 \cos^2 \frac{\Delta\varphi}{2}$$

$$\Delta\varphi = \varphi_{10} - \varphi_{20} + \frac{2\pi}{\lambda}(n_2 r_2 - n_1 r_1) = \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$$

②光程差 δ

$$\delta = r_2 - r_1$$



②光程差 δ $\delta = r_2 - r_1 \approx \Delta r = d \sin \theta \approx d \tan \theta = d \frac{x}{D}$

$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda D} x$ ($\because D \gg d, D \gg x$)

③讨论光强分布 $I = 4I_0 \cos^2 \frac{\Delta\varphi}{2} = 4I_0 \cos^2 \frac{\pi d}{\lambda D} x$

$\delta = \frac{d}{D} x = \begin{cases} \pm k\lambda, & k = 0, 1, 2, \dots \\ \pm (2k-1)\frac{\lambda}{2}, & k = 1, 2, \dots \end{cases}$

干涉加强, 明纹

干涉减弱, 暗纹

明纹中心位置: $x_k = \pm k \frac{\lambda D}{d}$ $k = 0, 1, 2 \dots$

暗纹中心位置: $x_k = \pm (2k-1) \frac{\lambda D}{2d}$ $k = 1, 2 \dots$

条纹间距:(亮-亮、暗-暗)

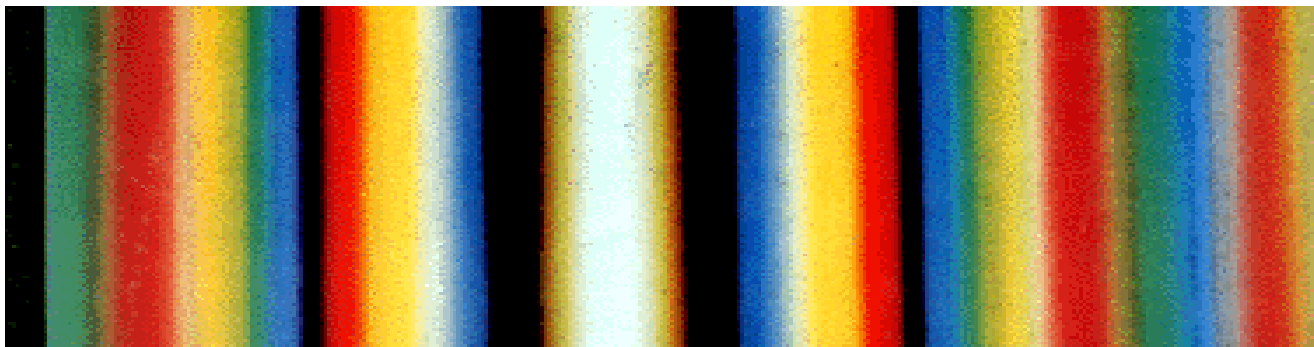
$$\Delta x_{\text{明}} = \Delta x_{\text{暗}} = \frac{\lambda D}{d} = \Delta x$$

3. 讨论条纹特点

- ① 中央明纹位置: $\delta = r_2 - r_1 = 0$ 光强极大极小交替, 出现明暗相间、等亮度、等间距的条纹。
- ② 明暗条纹等间距

4. 讨论 ① 已知 $D, d, \Delta x$, 可测波长 λ ;

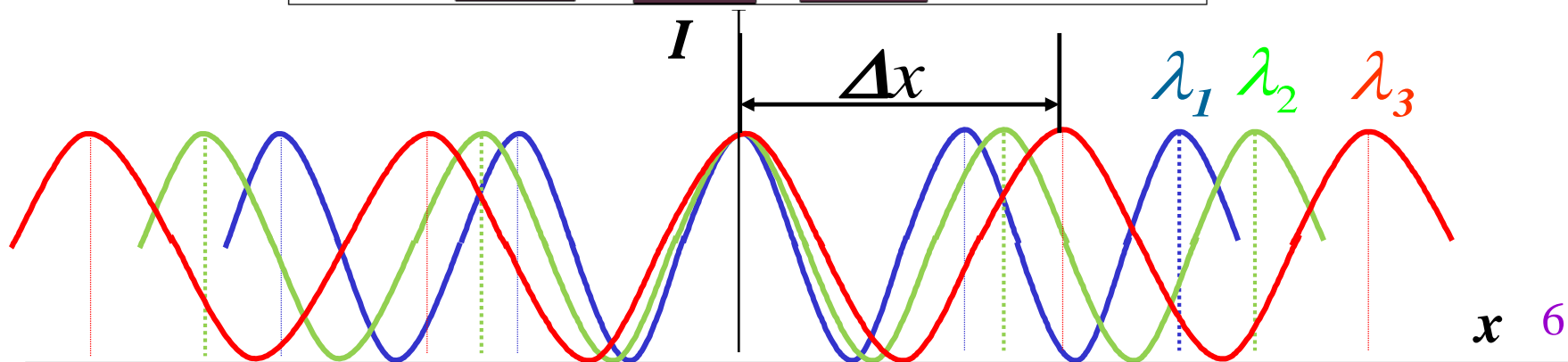
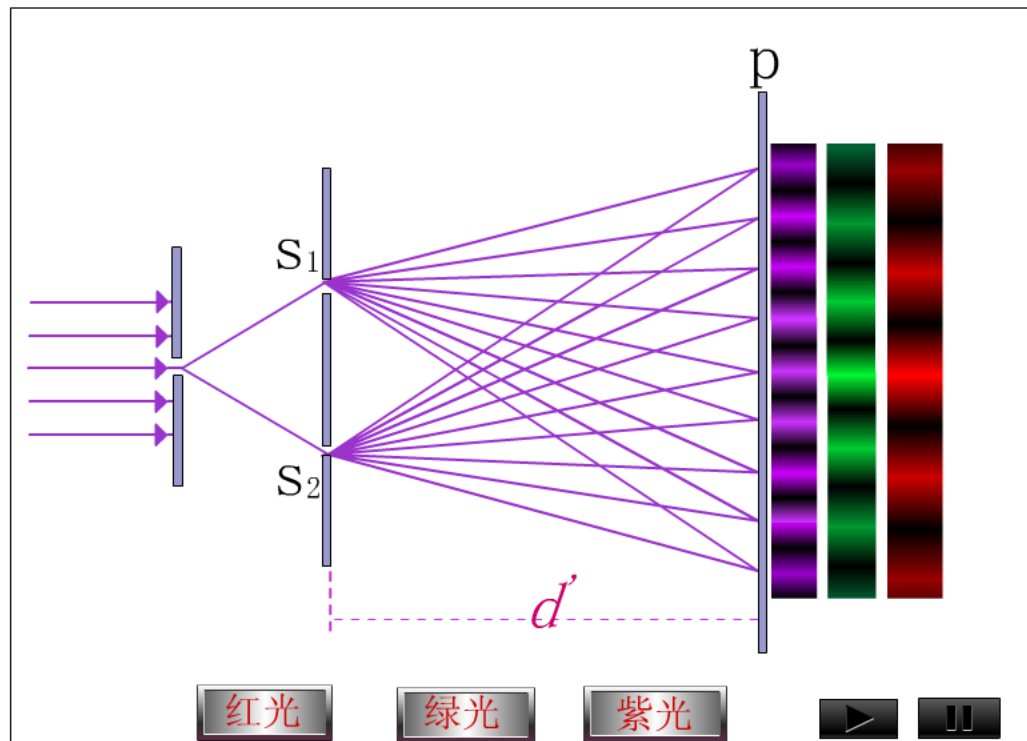
② 白光照射, 中央亮条纹仍是白的, 其它为彩色。



③ 几何参数 D , d 不变,

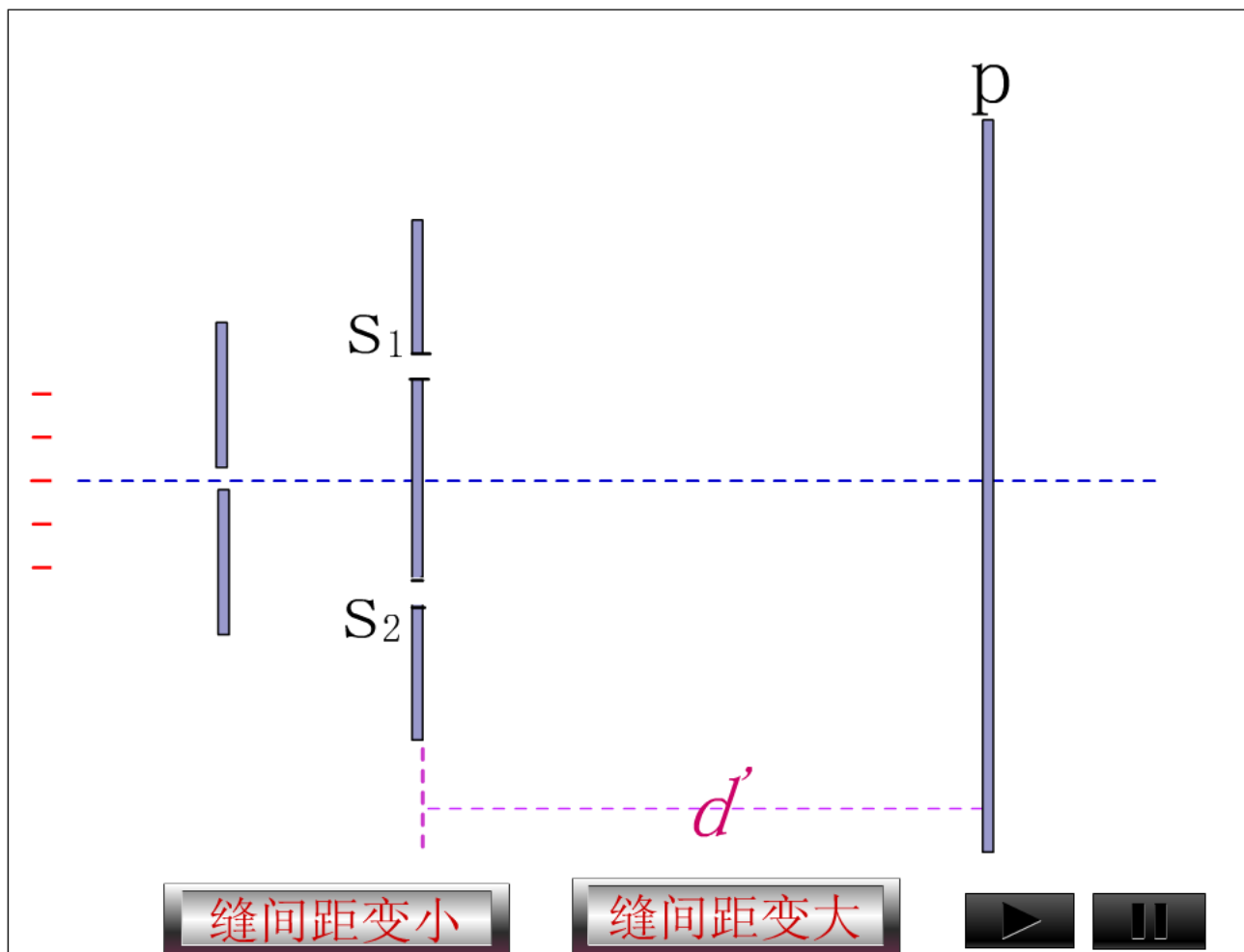
波长 λ 越长, 条纹间距 Δx 越大。

$$\Delta x = x_{k+1} - x_k = \frac{\lambda D}{d}$$



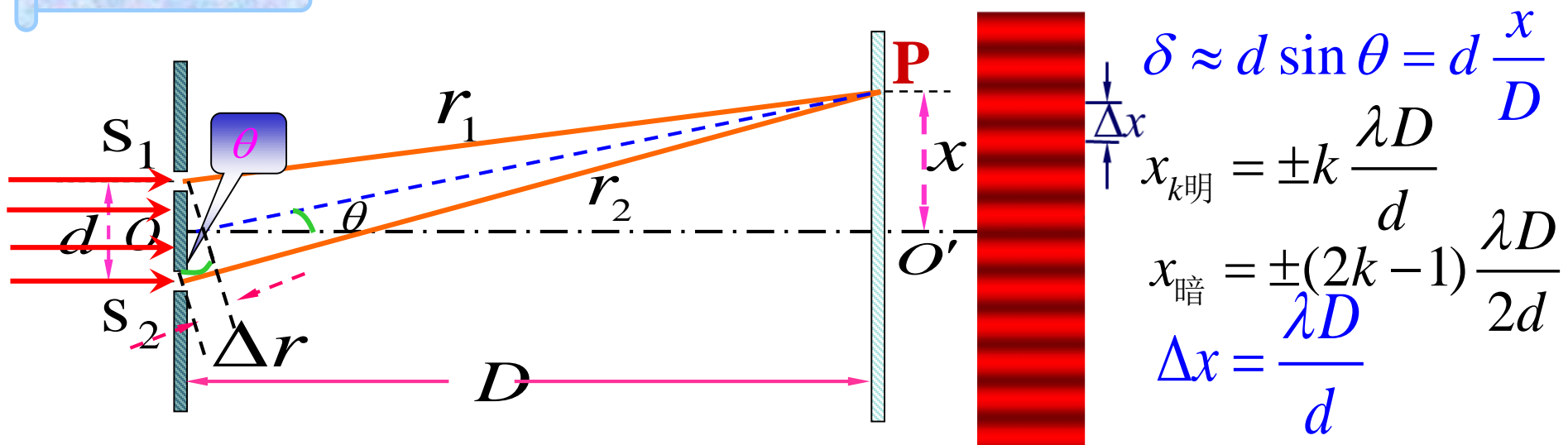
④波长 λ 不变，几何参数 d 越小（或 D 越大），条纹间距 Δx 越大，越易于分辨。

$$\Delta x = x_{k+1} - x_k = \frac{\lambda D}{d}$$



请思考

下述情况中，干涉条纹将如何变化？



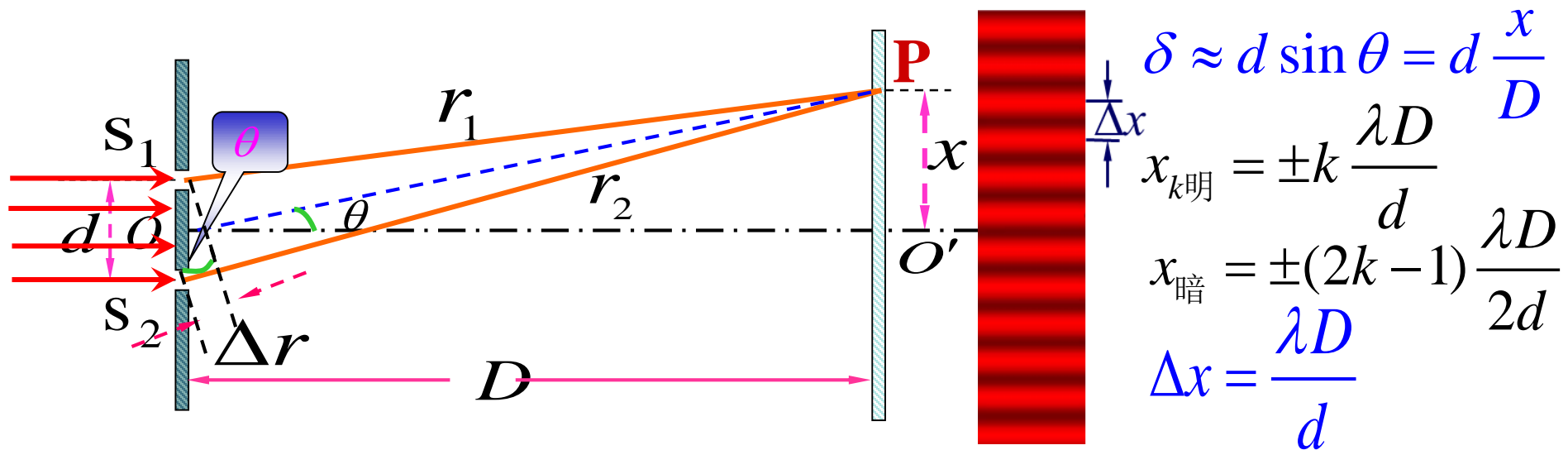
(1) 把整个装置浸入水中

$$\delta = n(r_2 - r_1) \approx nd \sin \theta = nd \frac{x}{D} = \begin{cases} \pm k \lambda, & \text{明纹} \\ \pm (2k-1) \frac{\lambda}{2}, & \text{暗纹} \end{cases}$$

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{nd}$$

(2) 在缝 S_1 后插入一块厚度为 t ，折射率为 n 透明薄片

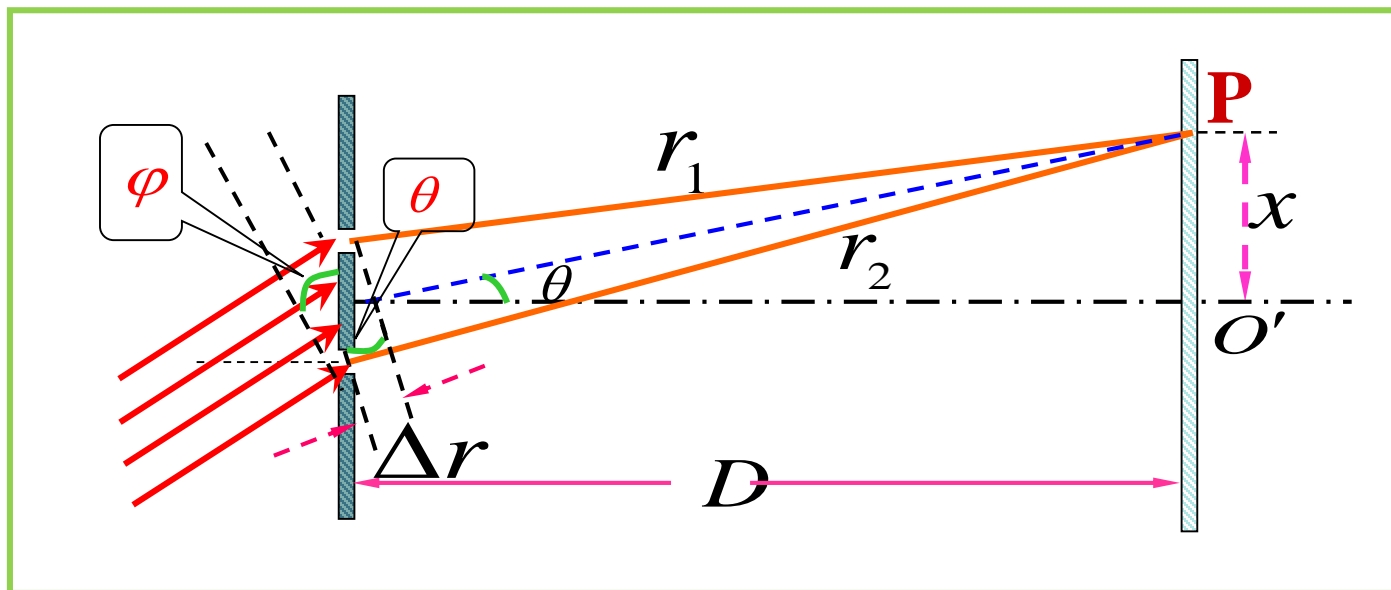
$$\delta = r_2 - [r_1 + (n-1)t] = r_2 - r_1 + (n-1)t$$



(3) 分别用红、蓝滤色片各遮住 S_1 和 S_2

(4) 平行光斜入射，条纹如何变化？

(4) 平行光斜入射，条纹如何变化？

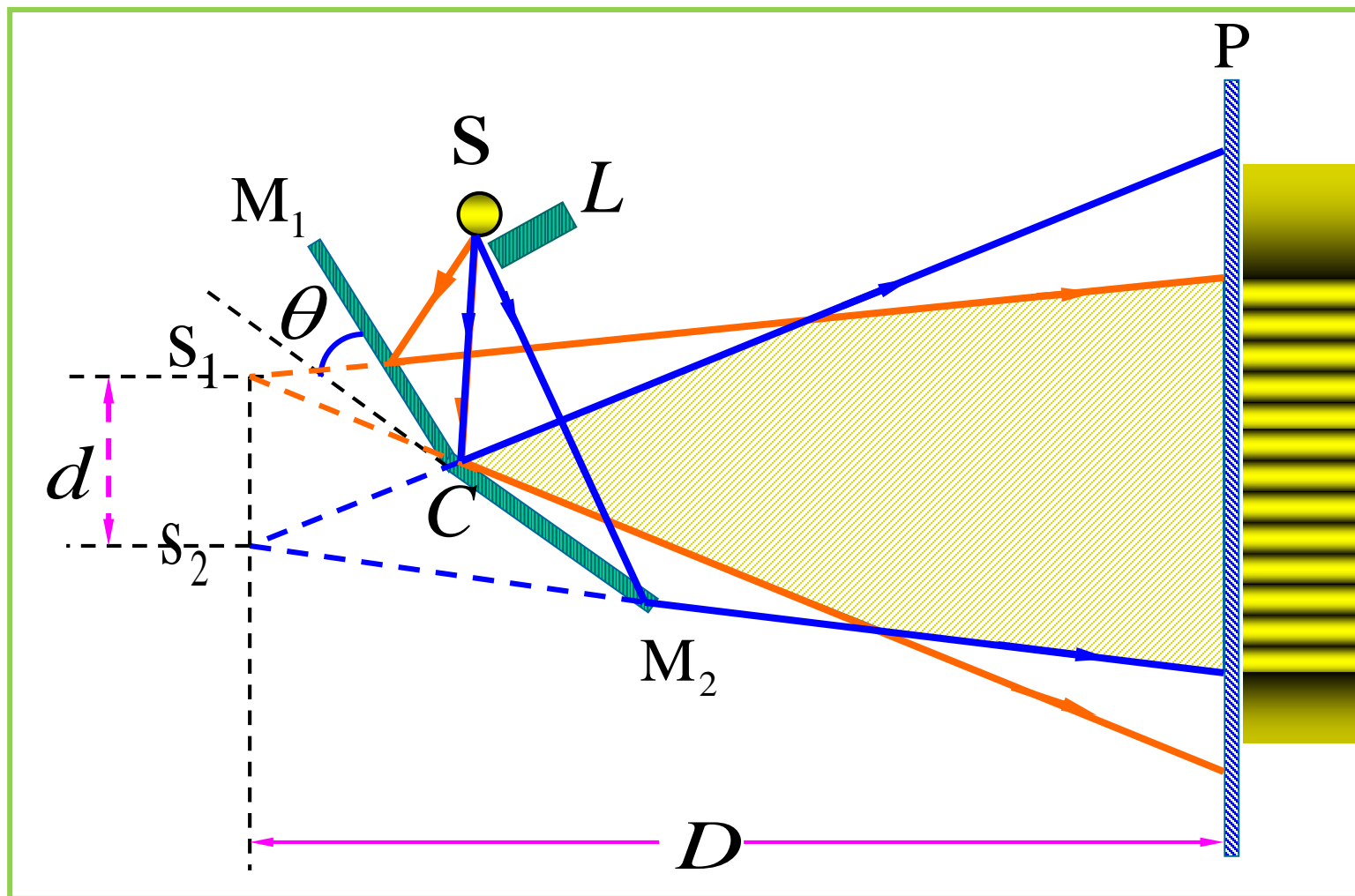


斜向上时: $\delta = (r_2 - r_1) - d \sin \varphi \approx d \sin \theta - d \sin \varphi$

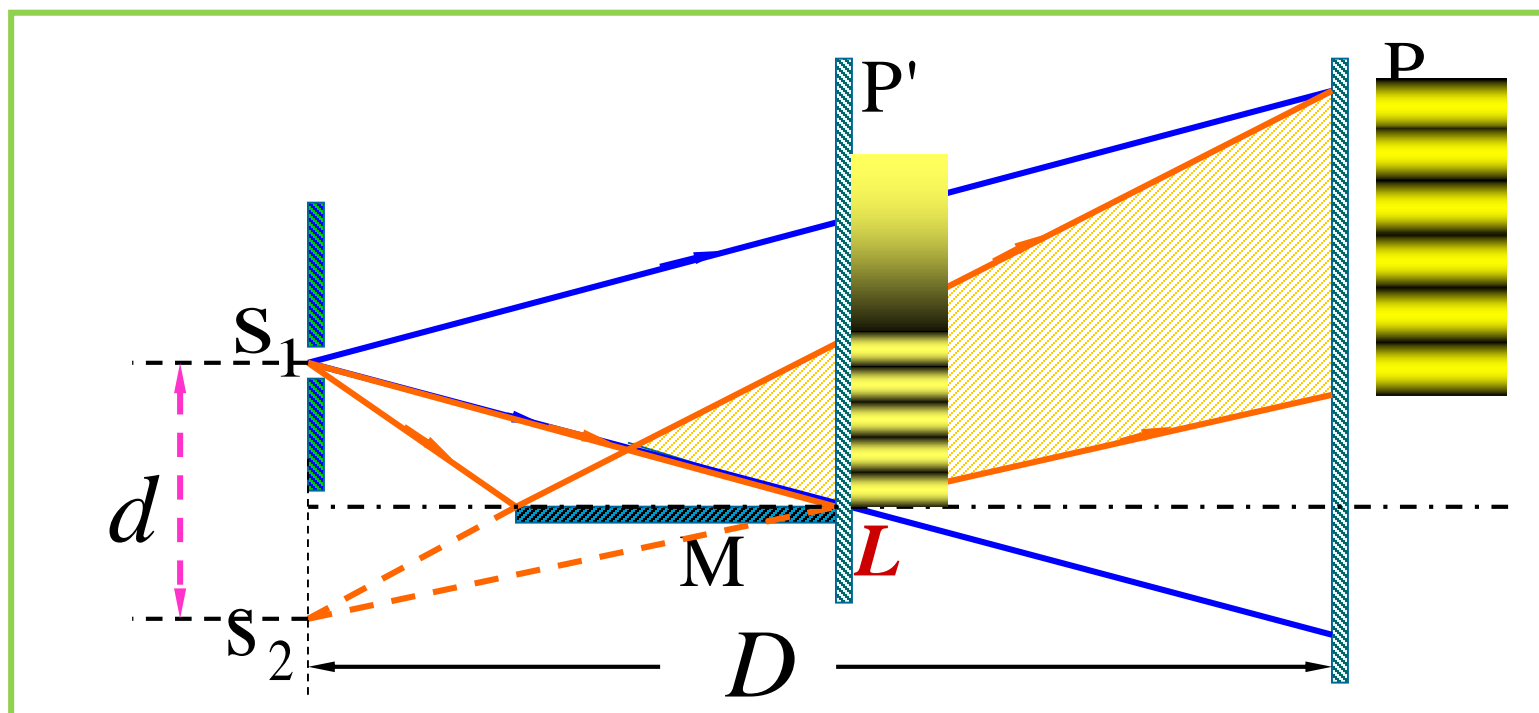
斜向下时: $\delta = (r_2 - r_1) + d \sin \varphi \approx d \sin \theta + d \sin \varphi$

五、其它等效装置

1. 菲涅耳双面镜实验



2. 劳埃德镜实验



与双缝干涉对比：

① 明暗条纹位置反转。

一路光在平面镜反射时，有“半波损失”，光波相位有 π 的突变。

② 条纹分布区域限于屏的上半部分。

例1、以单色光照射到相距为0.2mm的双缝上,双缝与屏幕的垂直距离为1m. (1)从第一级明纹到同侧的第四级明纹的距离为7.5mm, 求单色光的波长; (2) 若入射光的波长为600nm, 求相邻两明纹间的距离.

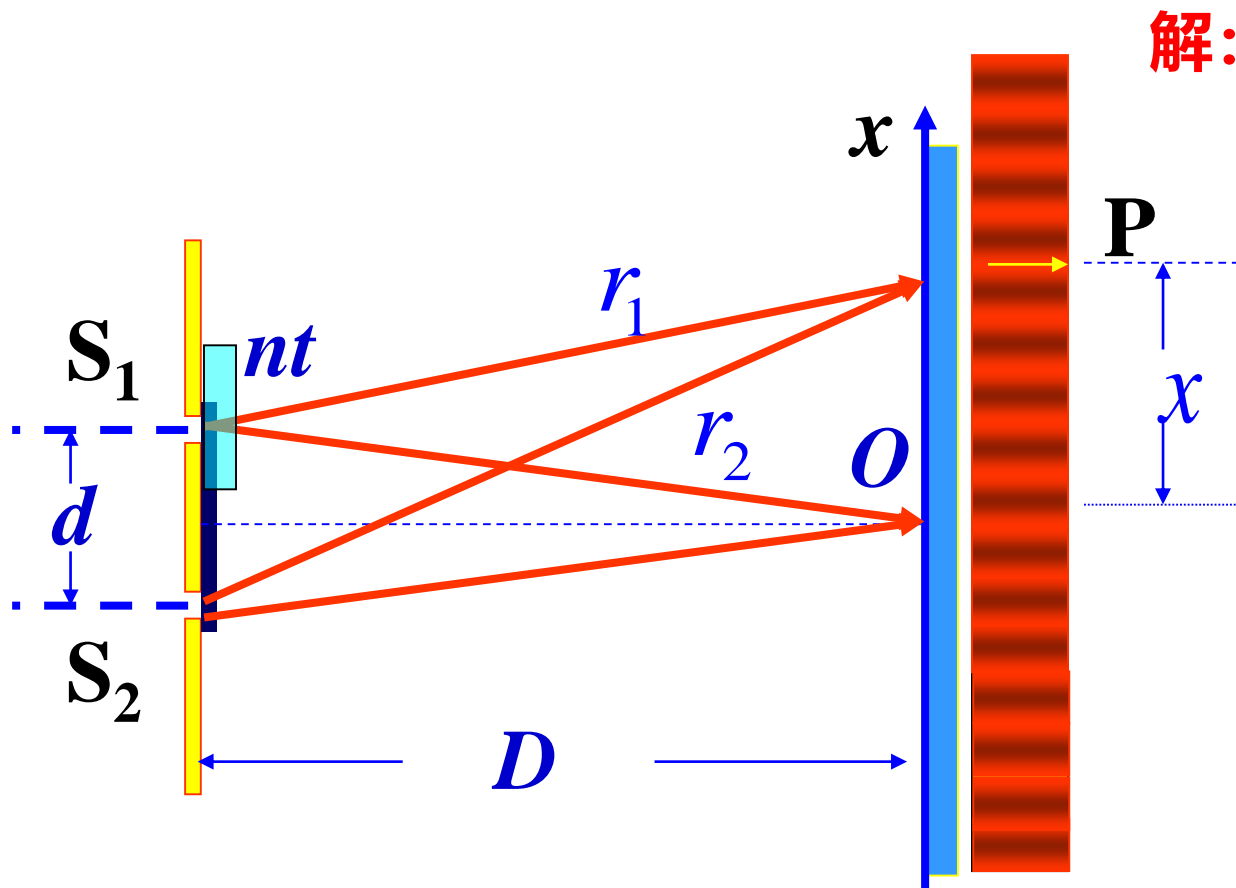
解: (1) $x_k = \pm \frac{D}{d} k \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$

$$\Delta x_{14} = x_4 - x_1 = \frac{D}{d} (k_4 - k_1) \lambda$$

$$\lambda = \frac{d}{D} \frac{\Delta x_{14}}{(k_4 - k_1)} = 500 \text{nm}$$

(2) $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda = 3.0 \text{mm}$

例2、双缝干涉中，入射光波长为 λ ，双缝至屏的距离为 D ，在一个缝后放一厚为 t 折射率为 n 的透明薄膜，此时中央明纹处仍为一明纹，求(1)该明纹的干涉级;(2)新的零级明纹的位置。

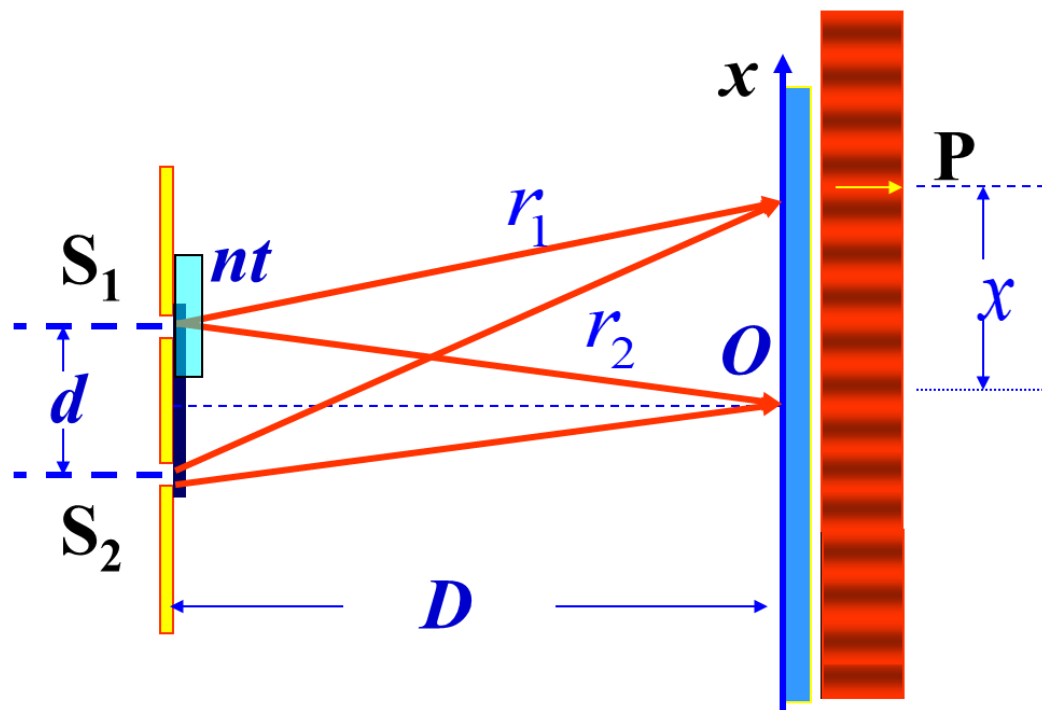


解： (1)

$$\begin{aligned}\delta &= nt - t \\ &= (n - 1)t \\ &= k\lambda\end{aligned}$$

$$k = \frac{(n - 1)t}{\lambda}$$

(2)新的零级明纹的位置。



$$(2) \quad \delta = r_2 - r_1 - nt + t = 0$$

$$r_2 - r_1 = nt - t = (n-1)t$$

$$r_2 - r_1 \approx d \sin \alpha \approx d \tan \alpha = d \frac{x}{D}$$

$$x = \frac{D}{d} (n-1)t$$

第十一章 波动光学

11.1 光的干涉

11.2 薄膜干涉 分振幅法获得相干光

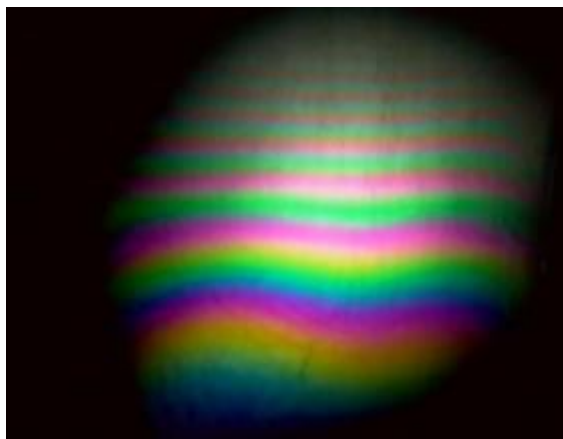
11.3 光的单缝衍射

11.4 光栅衍射

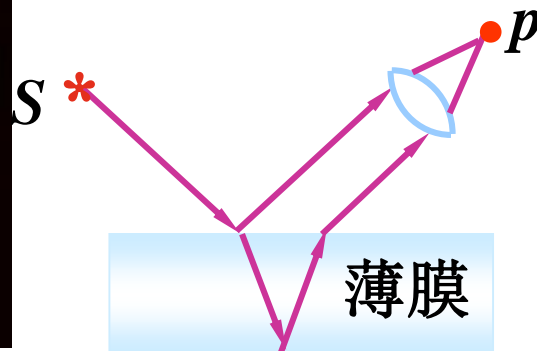
11.5 光的偏振



白光下的油膜



白光下的肥皂膜



等厚干涉——同一级条纹对应膜的 同一厚度，
由厚度不均匀的薄膜产生

等倾干涉——同一级条纹对应入射光的 同一倾角，
由厚度均匀的薄膜产生

一、平行平面薄膜的等倾干涉 平行光入射

1. 两反射相干光的光程差

$$\delta = n_2(\overline{AB} + \overline{BC}) - n_1 \overline{AD} + \delta_0$$

$$\overline{AB} = \overline{BC} = \frac{e}{\cos \gamma}$$

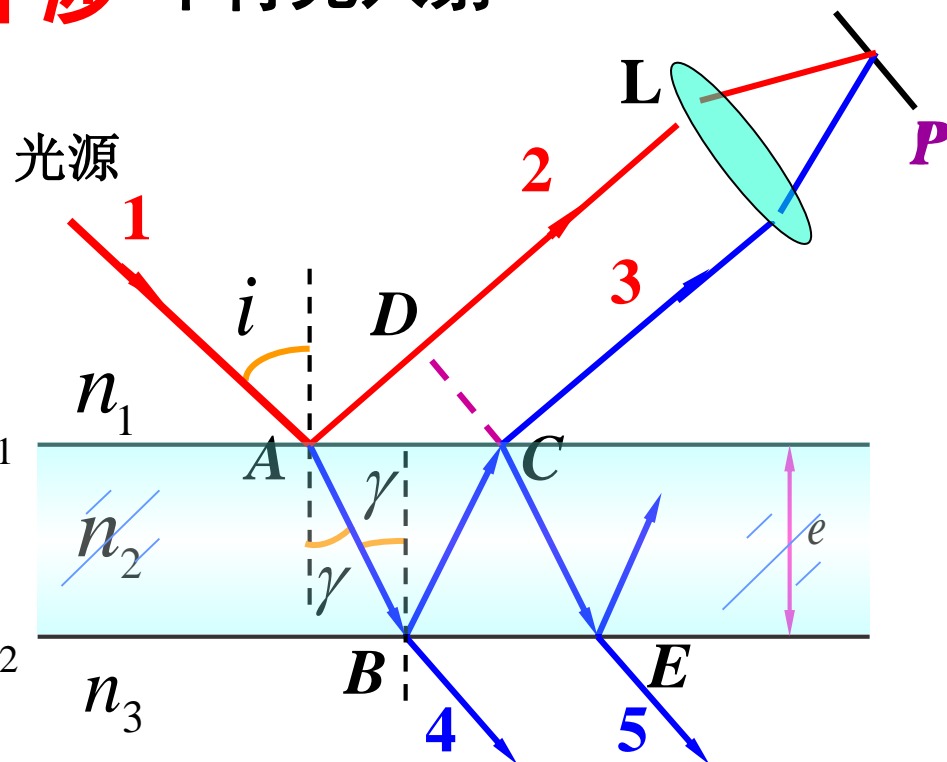
$$\overline{AD} = \overline{AC} \sin i = 2e \tan \gamma \sin i$$

$$n_1 \sin i = n_2 \sin \gamma$$

$$\delta = \frac{2n_2 e}{\cos \gamma} - 2n_2 e \tan \gamma \sin \gamma + \delta_0$$

$$= 2en_2 \cos \gamma + \delta_0$$

$$= 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta_0$$



$$n_1 < n_2, n_3 < n_2 \quad \delta_0 = \lambda/2$$

$$n_1 < n_2 < n_3 \quad \delta_0 = 0$$

$$n_1 > n_2 > n_3 \quad \delta_0 = 0$$

$$n_1 > n_2, n_3 > n_2 \quad \delta_0 = \lambda/2$$

$$\delta = 2n_2 e \cos \gamma + \delta_0 = 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta_0$$

两表面平行的薄膜, 结论普遍适用。

2. 条纹位置

$$\delta = k\lambda, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots \quad \text{亮纹}$$

$$\delta = (k + \frac{1}{2})\lambda \quad \text{暗纹}$$

相邻条纹的光程差变化 $\Delta\delta = \lambda$

3. 光程差取决于入射角

倾角 i 相同的光线对应同一条干涉条纹 **等倾干涉**

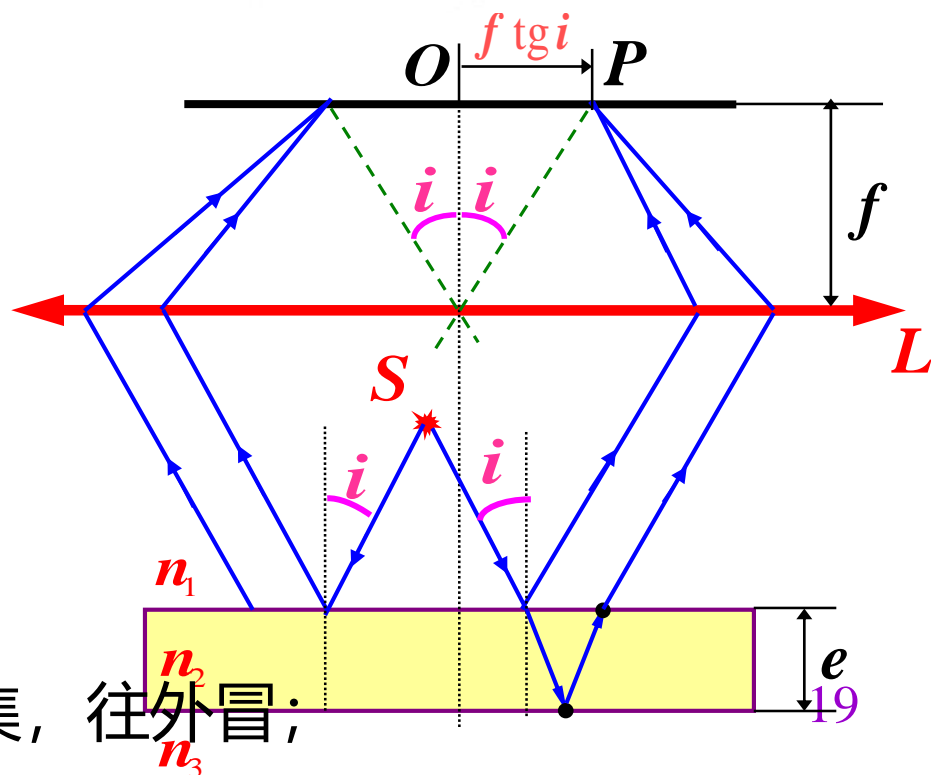
4. 干涉条纹特点

(1) 内疏外密的一系列同心圆弧;

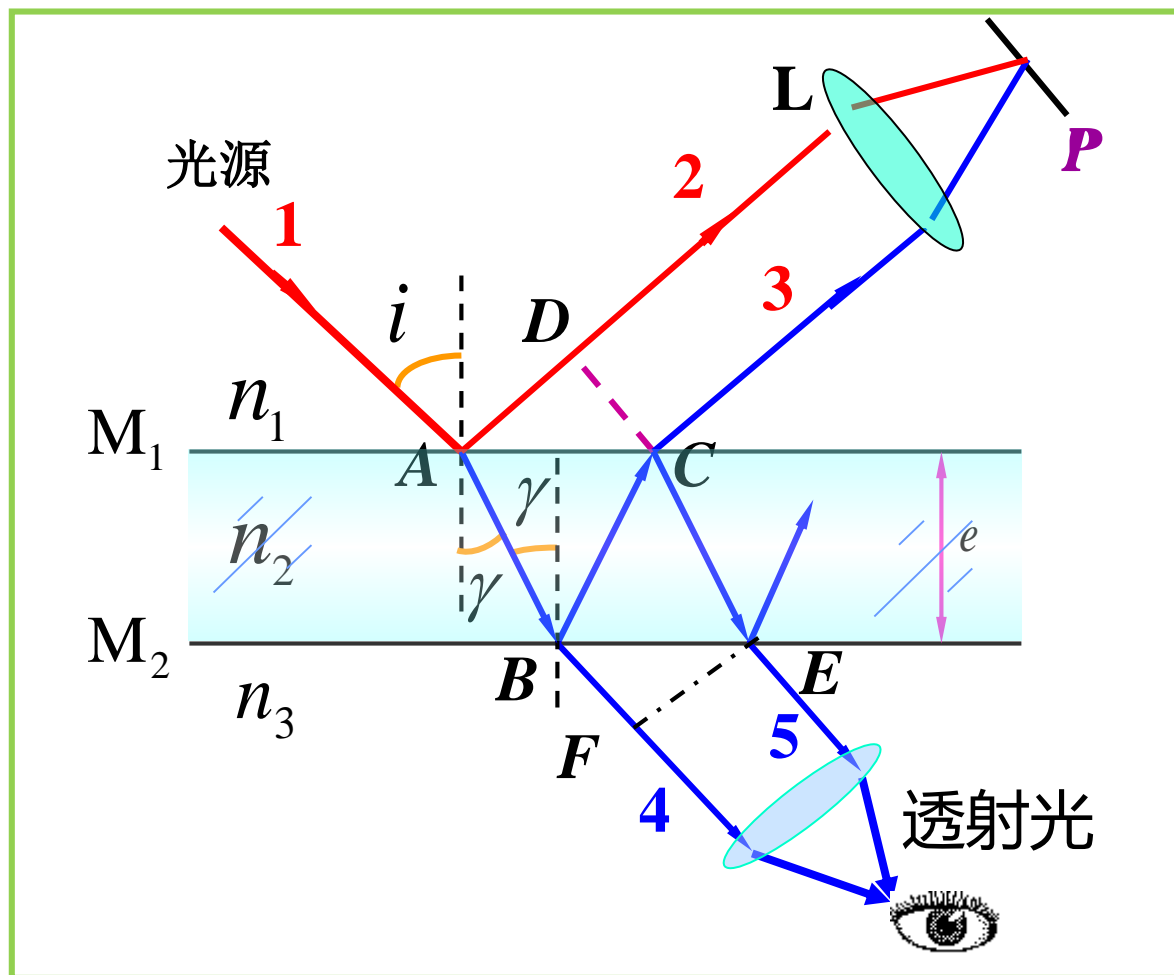
(2) 中心级次高, 边缘的级次低;

$$2n_2 e + \delta_0 = k\lambda$$

e 增加, 中心级次增加, 条纹更密集, 往外冒;



5. 两透射光的干涉



透射光与反射光的光程差为半波长
与反射光的图样互补

二、等厚干涉

1. 劈尖干涉

若薄膜两个表面不平行，便形成劈的形状，称为**劈形膜**。

(1) 光程差

$$\begin{aligned}\delta &\approx 2n_2e \cos \gamma + \delta_0 \\ &= 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta_0\end{aligned}$$

半波损失情况根据具体情况决定
通常，**光垂直入射**

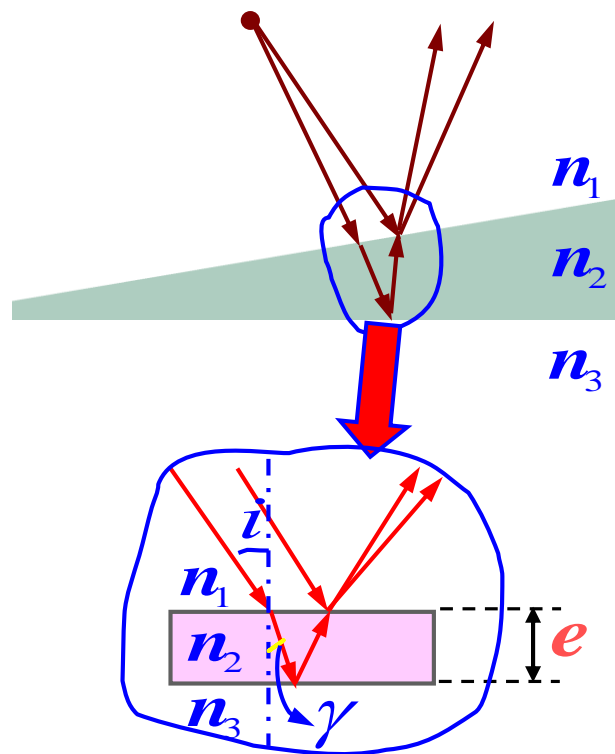
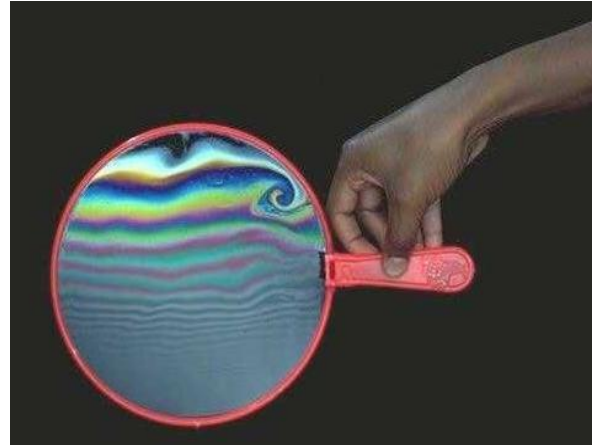
$$i = \gamma = 0$$

$$\delta \approx 2n_2e + \delta_0$$

光程差随膜的厚度变化→等厚干涉

空气薄膜：

$$\delta \approx 2ne + \frac{\lambda}{2}$$



(2) 条纹位置

$$\delta = 2ne_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad k=0,1,2,3,\dots$$

明纹

$$\delta = 2ne_k + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

暗纹

(3) 干涉条纹特点

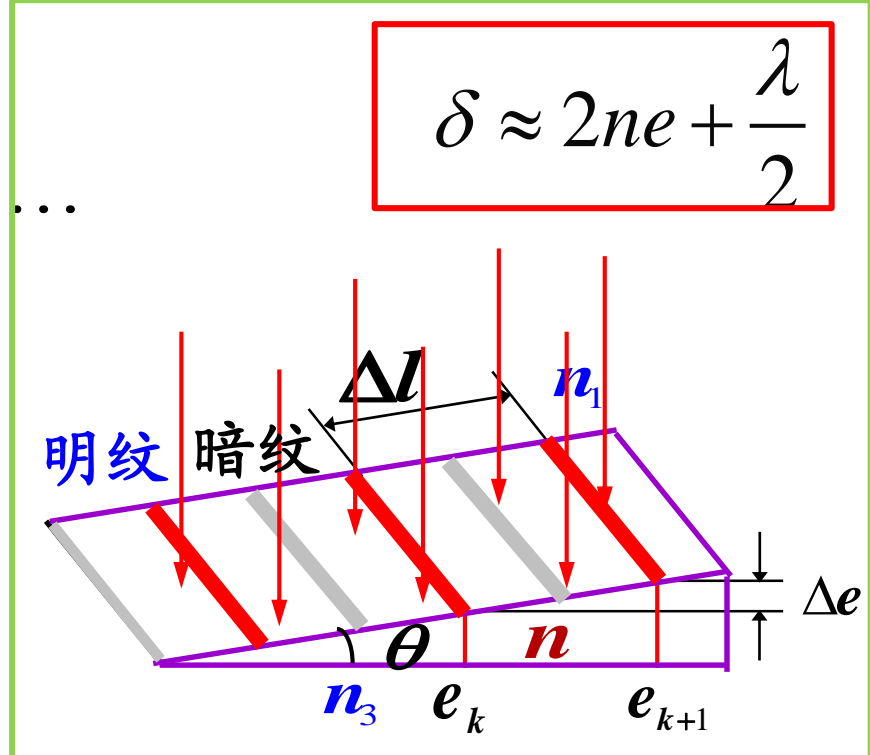
- (a) 平行于棱边的明暗相间直条纹;
- (b) 膜越厚, 远离棱边干涉级次越高;
- (c) 相邻条纹

相邻条纹的光程差: $\Delta\delta = \lambda = 2n \cdot \Delta e$

相邻条纹的膜厚差: $\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$ ★

条纹等间距: $\Delta l = \frac{\Delta e}{\sin\theta} \approx \frac{\lambda}{2n\theta}$

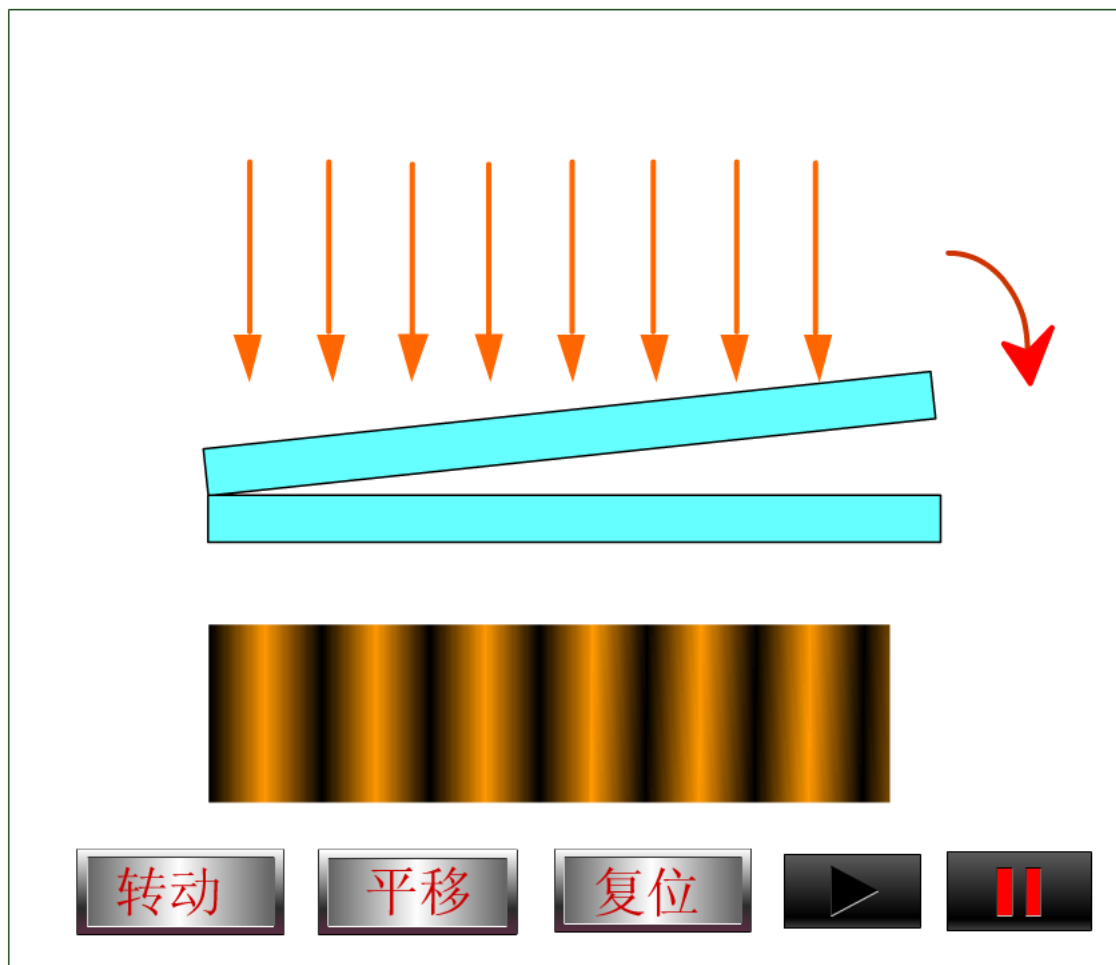
- (d) 棱边明 (或暗) 条纹: 依赖于半波损失



$$\delta \approx 2ne + \frac{\lambda}{2}$$

(4) 干涉条纹变化

$$\delta \approx 2n_2e + \delta_0 \quad \Delta l = \frac{\Delta e}{\sin \theta} \approx \frac{\lambda}{2n\theta}$$



(a) 劈角变小;

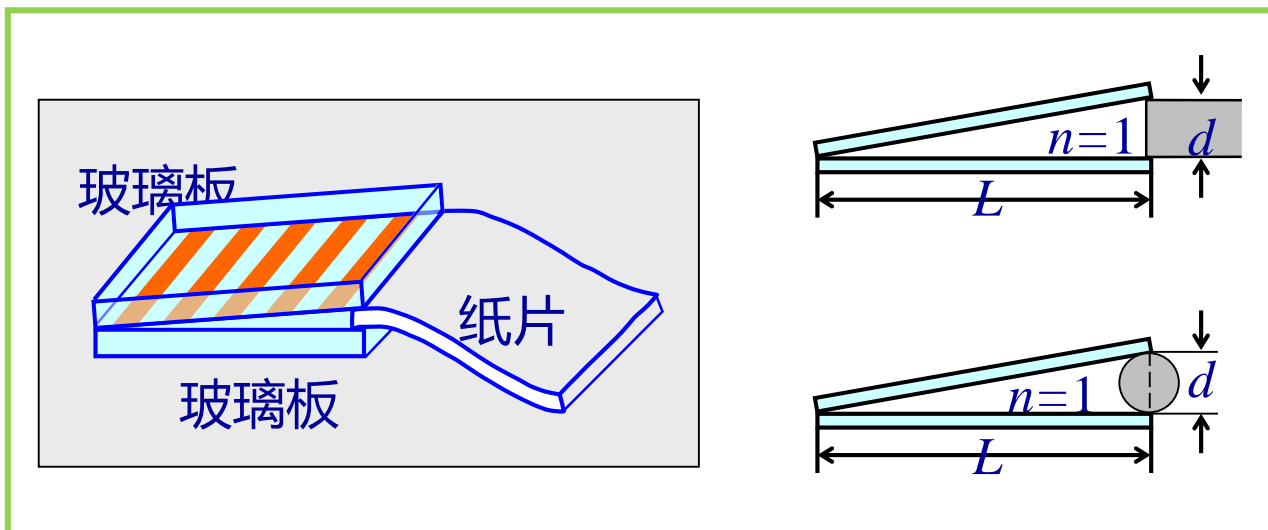
条纹变疏, 向棱的方向移动

(b) 劈角不变, 上表面平移

条纹疏密不变, 向棱的方向移动

(5) 应用

① 测量薄膜厚度或细丝直径，测量微小长度或厚度的变化



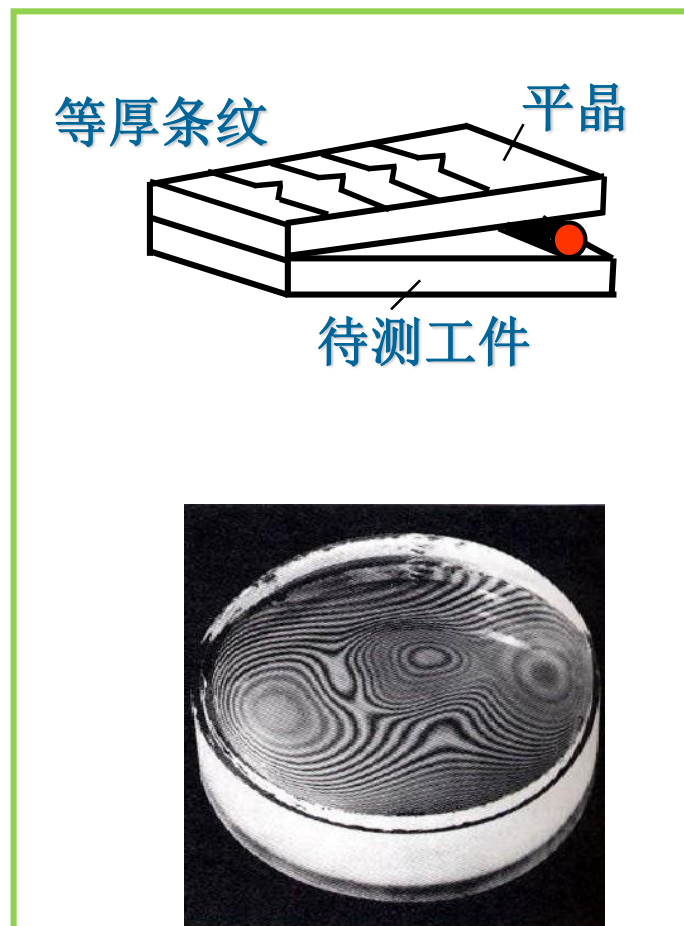
已知玻璃板底边长度 L ，测出相邻亮（暗）条纹间距 Δl ，则

$$d = \frac{\lambda L}{2\Delta l}$$

② 检验工件表面的质量

请问：此待测工件表面上，
有一条凹纹还是一条凸纹？

答：凸纹



2. 牛顿环

(1) 光程差

$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2}$$

(2) 条纹位置

明纹 $\delta = 2ne_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, k = 0, 1, 2, \dots$

暗纹 $\delta = 2ne_k + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}, k = 0, 1, 2, \dots$

(3) 干涉条纹特点

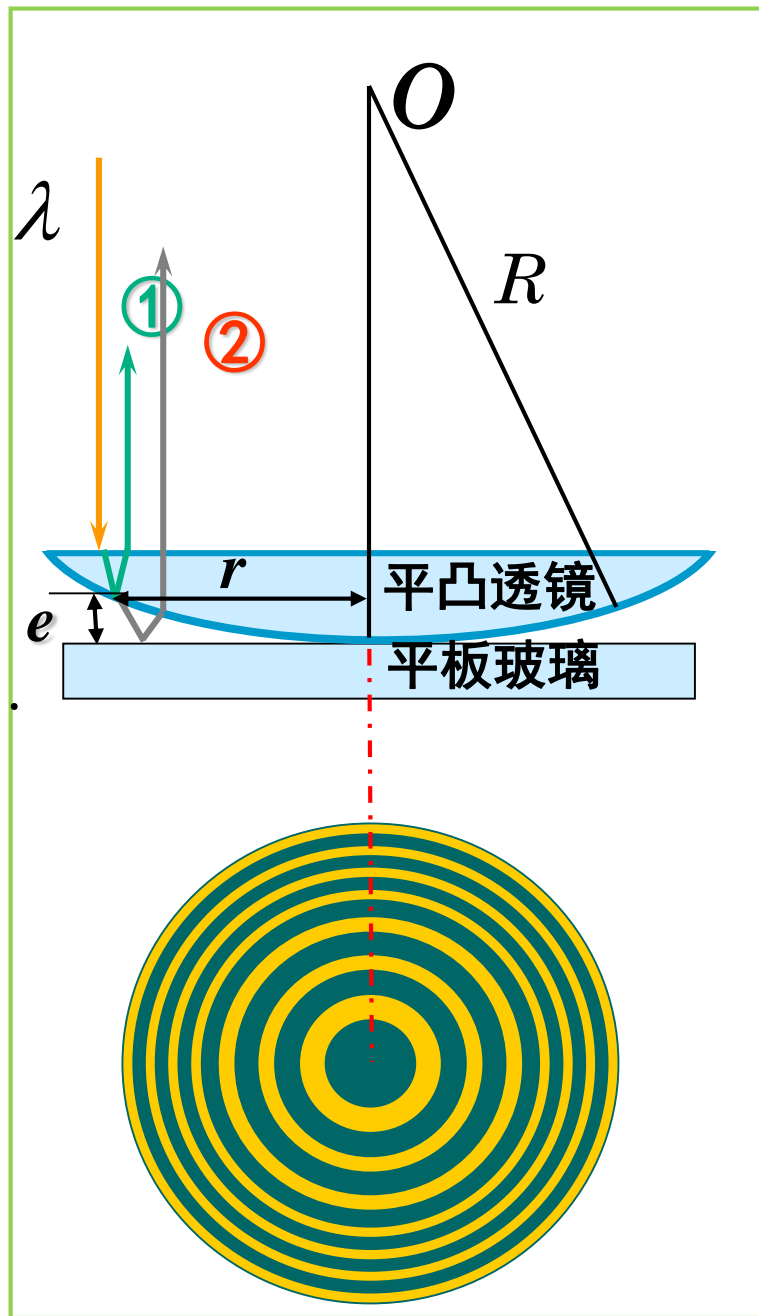
(a) 明暗相间同心圆环，接触点为暗点

(b) 圆环半径 $r_k^2 = R^2 - (R - e_k)^2 \approx 2Re_k$

空气膜:

$$r_k = \begin{cases} \sqrt{\frac{(2k+1)R\lambda}{2}} & \text{明纹(中心)半径} \\ \sqrt{kR\lambda} & \text{暗纹(中心)半径} \end{cases}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$



$$r_k = \sqrt{kR\lambda}$$

(c)暗环半径与 k 的平方根成正比

$$\Delta r = (\sqrt{(k+1)} - \sqrt{k})\sqrt{R\lambda} \quad \text{条纹外密内疏}$$

(d)越接近环中心，条纹级次越低

(4) 干涉条纹变化

(a)凸透镜略微上移，膜厚度变大，条纹内陷

等倾干涉 膜厚度变大，条纹外冒

(b)白光入射，同一级条纹， λ 越大，半径越大→由紫到红的彩色条纹



三、迈克尔逊干涉仪

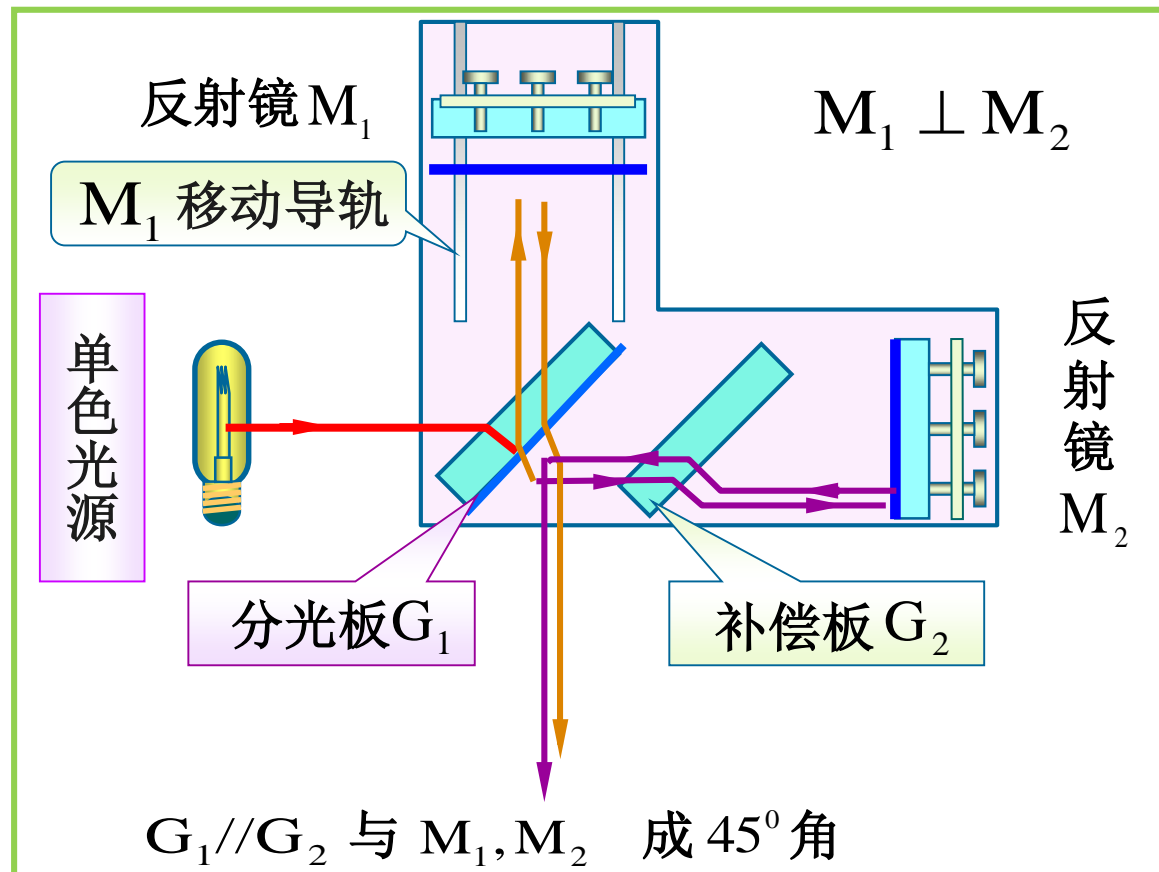
迈克尔逊
A.A.Michelson

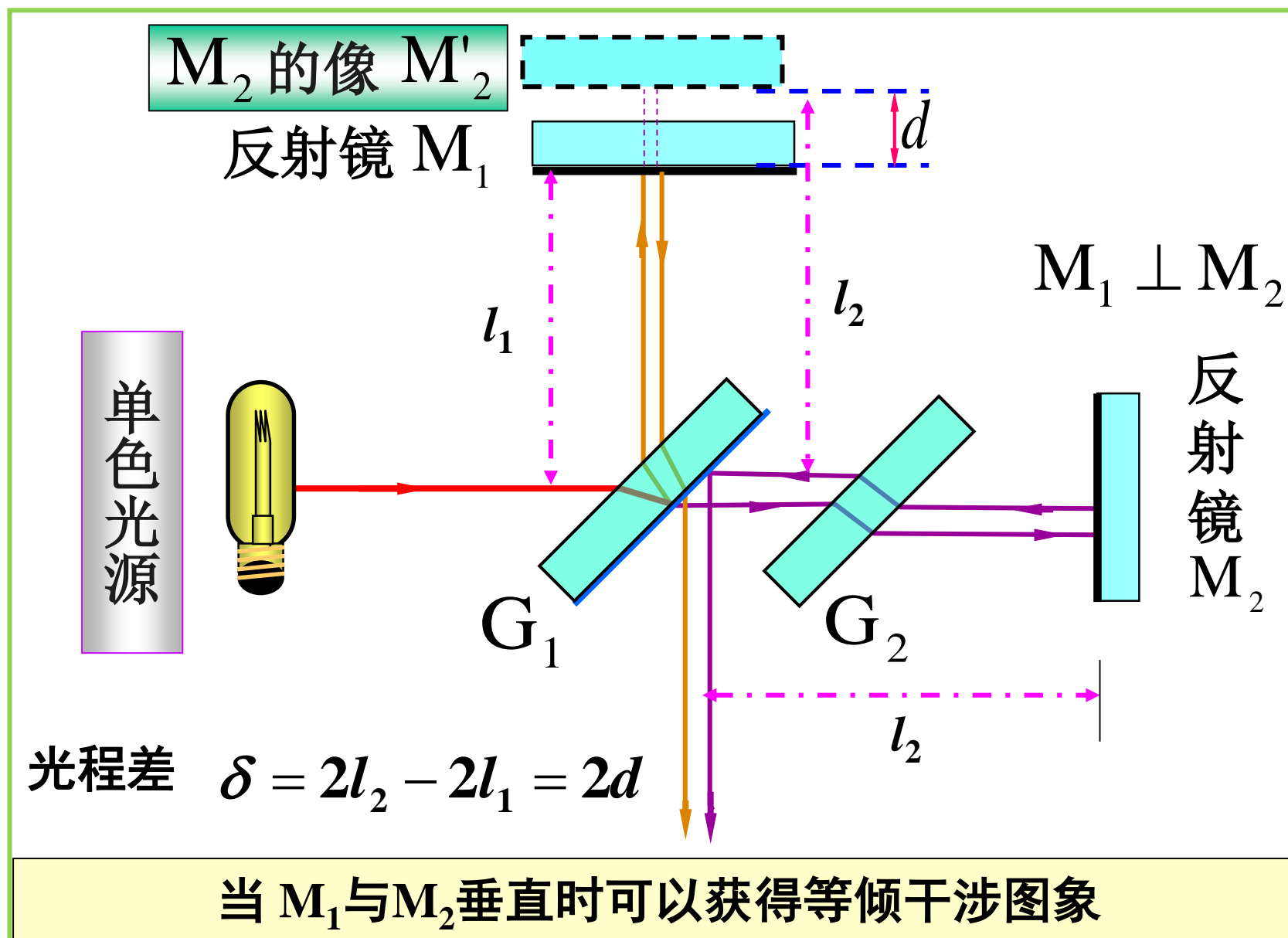
美籍德国人

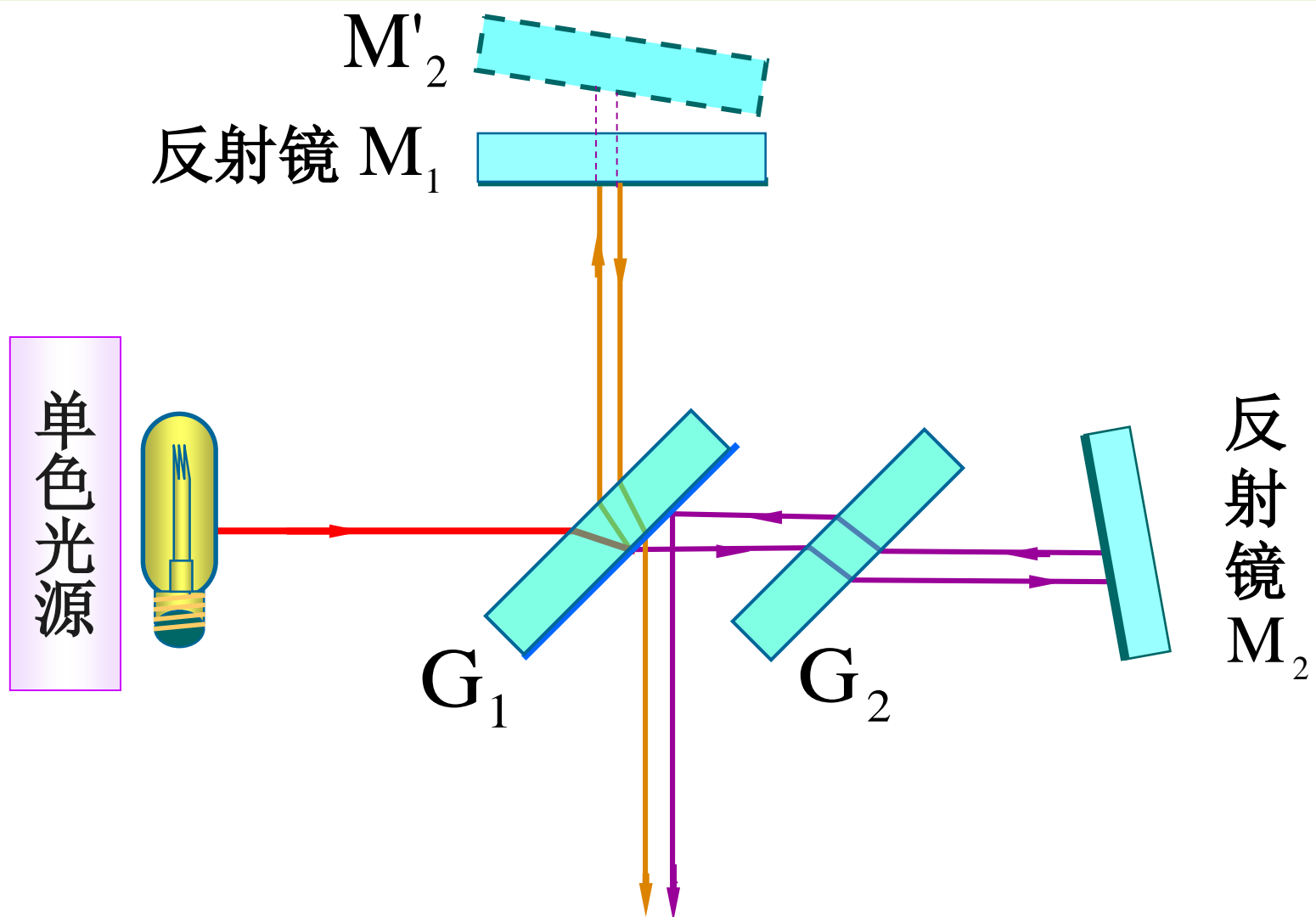


——因创造精密光学仪器，用以进行光谱学和度量学的研究，并精确测出光速，获1907年诺贝尔物理奖。

迈克尔逊干涉仪——







当 M_1 不垂直于 M_2 时，可形成劈尖型等厚干涉条纹。

迈克尔孙干涉仪的主要特性及应用

两相干光束在空间完全分开，

移动反射镜或在光路中插入介质片-----改变光程差

移动反射镜

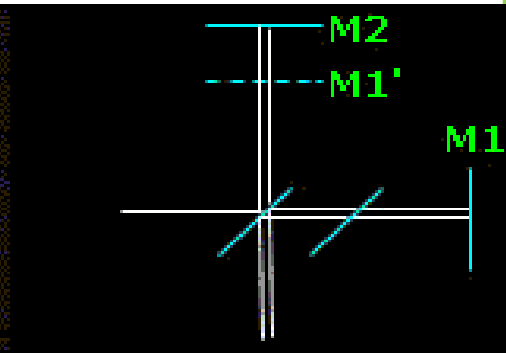
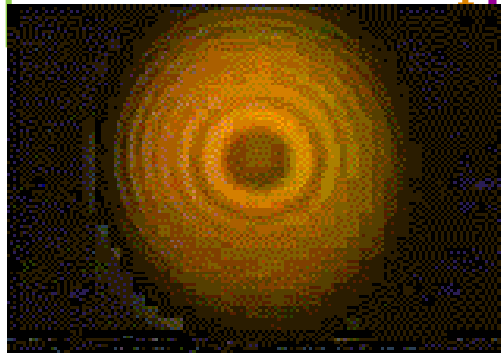
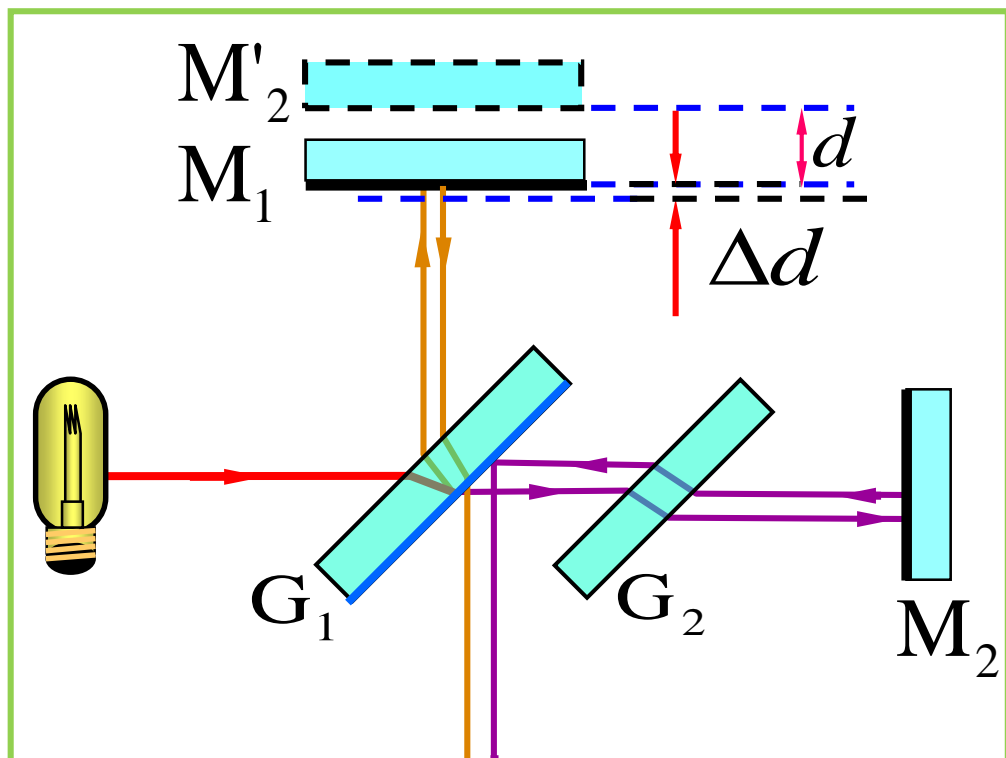
$$\delta = 2l_2 - 2l_1 = 2d$$

$$\Delta\delta = 2\Delta d$$

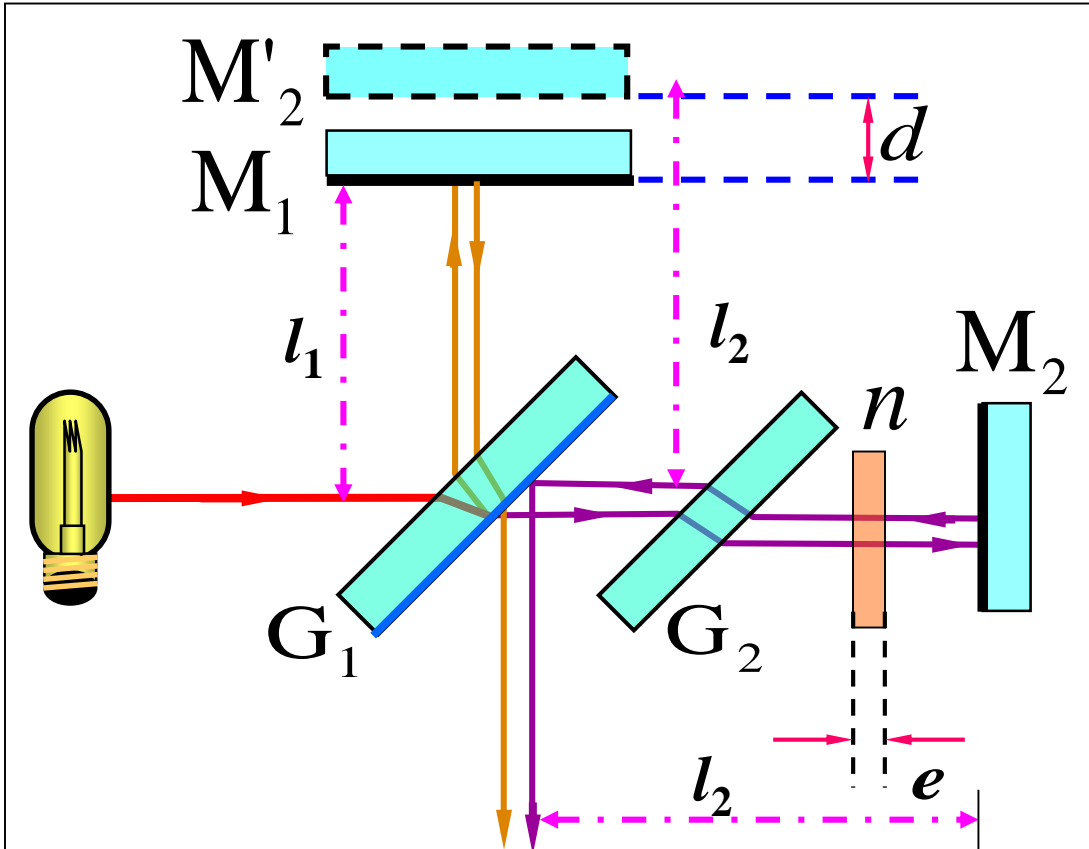
当 M_1 移动半个波长时，
光程差改变一个波长
一个条纹移过。

N个条纹移过时， M_1
平移的距离为：

$$\Delta d = N \frac{\lambda}{2}$$



插入介质片



插入介质片前光程差

$$\delta = 2d$$

插入介质片后光程差

$$\begin{aligned}\delta' &= 2[l_2 + (n-1)e] - 2l_1 \\ &= 2d + 2(n-1)e\end{aligned}$$

光程差变化

$$\Delta\delta = \delta' - \delta = 2(n-1)e$$

$$2(n-1)e = N\lambda$$

干涉条纹移动数目